PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-150080

(43)Date of publication of application: 08.07.1986

(51)Int.CI.

G06K 9/00

(21)Application number : 59-278912

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC WORKS

LTD

(22)Date of filing:

25.12.1984

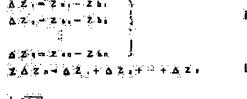
(72)Inventor: INOUE TOSHINORI

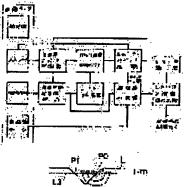
(54) METHOD FOR DETECTING DEFECT

(57)Abstract:

PURPOSE: To detect defects at a high speed by picking up the image of a detected subject, storing detected contents, comparing them each other at a specific position around a testing reference position and detecting the magnitude of the defect based on the compared result.

CONSTITUTION: Arithmetic is executed with intersection points P0 and P1 of an edge line L and a scan line L3 as a reference. Namely a point symmetric address is obtained in the direction of the scan line L3 at every picture element with respect to the intersection point P0, and its light and dark value Z is extracted. Then, according to expressions I and II the arithmetic is executed. Here, Za1WZan, Zb1WZbn, and ΔZ1WΔZn show light and dark values of picture elements alWan, those of picture elements b1Wbn and light and dark differences, respectively. Then a comparator circuit compares a total sum ΣΔZn with a preset threshold. If it is over the threshold the tested subject is a reject having defects: Otherwise, it is decided to be an acceptance.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

BEST AVAILABLE COPY

(B) 日本国特許庁(JP)

10 特許出親公院

母 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 150080

@Int Cl.

量别記号 炉内整理番号

四公開 昭和61年(1986)7月8日

G 06 K 9/00

C-8320-5B

客査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

の発明の名称 欠陷検出方法

> **1011** 膜 昭59--278912

顧 昭59(1984)12月25日 æж

井上 松下電工株式会社 人 個 出金

門真市大字門真1048番地 松下軍工株式会社内

門真市大字門真1048香地

60代 蓮 人 升理士 西蒙 圭一郎

1、舞明の名称

欠赌模出方法

2、各种政治的重要

並 後 出 策 味 を 集 像 し 、 当 視 な ど の 子 め 症 め た 後 4.様で牧出内なモストアしておき、崔検出領域 の観界を検出し、背記差界よりも内方に子の定め た変位量だけ誰てて、かつ欠罪などを迅速したと なにおける前記機器に平行な検定用各単位をも定 の、この検査用基準位置に沿って予め立めた位置 に関して対象な一対をなす位置における食配検出 内容を相互に比較し、この比較効果に当づいて欠 ែの大きさなども検出することも特殊とする欠用 検出方法_

3、登明の詳細な説明

独强分野

本景明は、被後出身体を兼像して得られた重像 ゲータに基づいて、被被出售体の表面に生とた割 れや欠けなどの欠陥を検出する方法に関する。

被検出物体の表面における額れ中欠けなどの形 **状欠務を暫定処理によって検出する方法がある。** 従来技術では被抗出物体をテレビカメラで最低し、 アレビオノラからの国体質サモデジナル化し、デ ジタル 化単位データを重位メモタにストアし、モ のストアをれた選集アーティ教学処理して直接出 要体の欠陥を検出している。

その欠陥後出するための資産無点として、港道 質像のパグーン言葉が必要となる。在他出物体が 温度して存られた原質像から被検出着体の発落で あるエッジで報酬を作成し、その銀貨の特殊を抽 出してパターンの風景を行なっている。温泉西佐 からエフタを抽出するには、質量中の濃度の変化 でなり出せば良いので一般に毎分油が用いられる。 **第7.因は、その奈分長祖を説明するためのであ**

る。 87 回(1)は無関鍵上の任意の 3 × 3 回済を 示している。その多風作A~Iが各種業における 長度を示しているとすると、液度区の重義の垂直 方向の音分位AVは次の袋1式で示され、その水 平力内の電分位△月は次の終る式でおされる。

特扇昭61-150080(2)

Δ V = (G + H + I) - (A + B + C) … (1)
Δ H = (C + F + I) - (A + D + G) … (8)
そうすると、量定との概念の数分値 | e | は次
の前3式で載される。

 $\angle z = \tan - \frac{\Delta V}{\Delta H}$ $+ z \angle z$...(4) このような操作を原面像の織ての画像について行なうと、数分解像およびその画像における機分为内が行りれる。

次にエッシ技出色をについて説明する。第7日 (2)は、独分画像での任意の 3 × 3 要素を抽出し 各面素をその保分値 1 e 1 ~ i i 1 で深したものである。報分値 1 e 1 を有する観索に適目し、 収分方向之 6 の方向に対して 9 0 皮の方向にある。 2 つの独分値と前記需素の報分値と比較する。そ の独分値 1 e 1 が、調郵の 2 つの硬分値よりも大 かい場合のみ、エッジ 1 他 画像上の特記画像に対 ホナるアドレスにエッジックデを立てる。たとえ

第1回は、本発明を実進することができる面像

とである.

实施务

毎毛異選の構成を示すプロック風である。後後出 物体は、工業用テレビカノラ1で最低される。工 1サレビオノラ1から被放出着作の選位アーク であるアナログ伝与が、アナロダノデタフル (A **ノD) 変集罪をに出力される。 A/D 変数罪 2 は、** 工業度テレビカノラ1からのアナログ信号をデジ **クル亜魚して弾分溜等Sに与える。この職分饲路** 3 では、背景技術で述べた前1 式~単4 式におき れる演算処理が行なわれ、関係のエッジの温後器 に対応した可染の微分性(c) とその経済の低分 方角∠· が求められる。この是理は、1番番づつ 会ニッタ単について行なられる。祖分回路3で求 められた亜分位:e(とその複分方向∠e は、s モ リ 4 にストアをれるとともに、エッタ線技出語等 5 に出力をれる。エフン雑娘出質贈5 では、像分 画路3で演算をんた機分盤10~ およびその 微分 ガ肉∠のより帯づいて、弁ち式に求されたような

ば l s l s を 最分値 l e l の し e い 放とし、 l e l s を その 間 素の 微分 方向に 対して 直角 方向に a a 微 分像とすると、 次の 節 5 式 を 適足 十れ ば エッリフ ラグが立て られる。

1 e 1 1 < 1 e 1 > 1 e 1 , ... (5)

この様作をすべての選案について行なうことに、

このようにして得られたエアダ単位出面他から 欠陥の状態を知るためにエアリ母の変形量が求め られる。後未注意では背配エアリフラグの行列ア ドレスにより、異母する太のエフタフラグの行列 アドレスとの角底禁金束め、その角皮の大きるに よつてその変形定合を求めている。このようなが 後では、エアジ幕の変形皮合を検出することがで まても、欠陥の面積を示すその変化の大きをを検 出することが関しい。

9 4

本発明の目的は、被殺出物体の表面に発生する 耐れ中欠けなどの欠陥を高速度でしから 高裕度で 税出することができる欠陥被出力法を提供するこ

次集場場が行なわれる。エフタ単権出国路 5 での 淡岸処理で求められたエッジフラグelは、 x モ y 4に出力をれ、ストアをれる。エッタ幕連動回路 6 では、作ら式におけるしまい値(e)。によって 構えれたエフジ銀についていそのしをいせ 1g| 以上の残ったエッジ幕の着から等び特定の評価問 最終界で必要なエッジ風が再生をせられ、ノモリ 4にその彼が出力をれる。常達したようなアーク に基づいて、雑株袋はエットでにおいてエック の特殊抽出処理が行なられる。最優秀定ユニット 7は、泉野像データで、雅分佐! #1 、 敬分方向。 く。 および再生エッジ組の各データをストアナる スクフブノモリ 8 と、そのストアをれたデータに よつてエッジファグに基づく特価指出機理を行な い、その庄否判定するCPU(中央無畏豊良)9と から点る。製物図除10は、食包しるい他の設定 やこの順位処理装置全体の制御を行なう為に配け られている。

籍を関ー第4回を参照して本希明の欠額被当方 逆について取明する。第4回は、本発明の一覧施

6 ·

•• ″

特開昭61-150080(3)

例の欠陥後出方法を示すプロツラ回である。 基1 国に示されたような重位処理機能において複種出 告外の胃体がエツソ化をれると、 終 8 題(1)に示 されるようになる。 集を頭(1)では、金黒谷しか エックフラグギ立てられた被検出動体のエッタ値 を示し、矢印がその蚕分方向∠o を示している。 また多度存んで示されるエッダ曲の宝化品は、産 後出物体の欠陥部である。まず老米回台目のエフ ジフラッグexおよびその雑分方向データが抽出を れる。次にエッシフラップの方向に対して、後後 出物体内方に直角方向に 重要するしてアドレス が加算される。そして終2回(2)で示されるよう にエッジフラッグの方向に対してa 質素すらして アレスが加算された走送 7 インしょを得る。ま た弟を買(3)に示されるように、そのエッジフラ フブの方列と反対方向に B 番まずらしてアドレス が加算された忠宏ラインしてを得る。そして自送 のアドレスが合席をれると、 集を図(4)で示るル るたまフインレミが得られる。弟は国は、糸を讃 ・・(4)に果された部分のセプション目を拡大した盟

技出事体が欠陥を有する不重点、それ以下のとき は異晶というような判定が下される。

☆ 5 個は半発明の他の実施費を範疇するための 節であり、数6回は、本発明の性の実施例の欠陥 後出力法を示すプロック間である。この実施例に . いでは、第5回(1)に示すように被機出告体の 角面に生じた欠陥部Kを救出する動作について説 、明する。まず前途の疾症例と同様に依後出動作の 着弥もホナエッジ幕でが求められる。 おち 道(を) は、 # 5 図(1)のセクション』を拡大した回でる 欠階部以に並るまでの直蓋器を延長し、欠陥の生 とない場合の頂点Cも求める。そしてその頂点C のアとレスを求め、この頂点Cを定金国台点にし て被放出告体の内力方向に定立フィンSを散定す る。このととその北亜ラインSは、エフタ株Eの 仮想越長直線 E 1 , E 2. と頂点 C の成す方底を 2 分する直線と一致する。そして頂点でを走空間台 点とし、仮型単元准備E1,E2 のそれぞれの方 向にe 画法ずれた定差ラインS上の異次が定差を

. -.

である。エツジ駆しと定置ラインしるの交点をPO、P1 とすると、これらの交点PO、P1 を発撃にして、次のようを演算が行むわれる。交点POに対して、まず走並ラインしる方向に1両まづつ点対称なアドレスが求められ、そのアドレスの 議員値2が相当される。そして次の前6式および 原ででは、まずなか行なわれる。

スム Z s = ム Z : + ム Z : + ・・+ ム Z s ・・ (7) 上式において、 Z s : - Z s s は 各 管 業 e : - s z に お ける 集 値 を ポ し 、 Z b : - Z b a は 各 管 業 b : - b n に おける 集 紙 値 を ポ し 、 ム Z : - ム Z s は 基 鉄 差 を 示 す。

○ ** # 6 式および着り式によって各級技能 △ Z 。 ~ △ Z m と その種型 Z △ Z m が 丼 出 きれる。 次 に 比 飲 厨時によって、 資配維型 Z △ Z m と 子 の 定 の ら れ な し ち い 徹 以 上 の と e は 社

れる。次に倉土関始点でからの倉主ラインS上に エフジフラッグが存在するか否かが判断をれる。 鮮5間(2)の参照符号で添される被視出售体のエ. マジ幕Eと忠志ラインSの交点にエツ,タフラップ が存在する場合は、次のような処理が行なられる。 第5回(8)はある回を更に拡大した回である。8 5 頭(3)に示されるように参照弁りでぶまれる点 を選挙として、 危受ライン S 方向に点対象な位置 の胃素 a: - as, b: - bsの 熱 装 依 Z a: - Z as, Z b; - 2 beが求められる。そしてその議員信 2 e, ~ 2 ass. 2b. - Zbsに基づいて、前途のある式で示さ れたような草質性の装装並立で,一立て#が集出さ れる。このような状体を行ない、その液体能深に よつて前途の第7式である示されるような増和Σ △~ が年出たれる。そして背近の実施値と同様 に、背配権和3ム20と子の危のられたしまい値 とを応収し、しまい意以上のときは被徴出物体が 欠難を考する不良品、それ以下のとまは良品とい うような有望が下される。

上述の実施例では苦季点Qに対して1個重分で

特別昭61-150080(4)

つの流液値を比較したけれども複数囲素分の領域 の平均の流流値を比較してもよい。このような場合は、こみなどによる検出要無を称ぐことができる。

上述の実施例では本質明を基拠資素に基づいて 行なったがカラー関係による関係ゲークに基づい で行なうこともできる。

为 朵

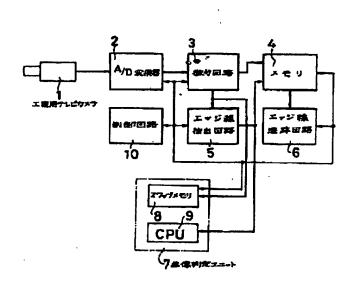
以上のように本発明によれば、被検出物体を最低し、検出内容をストアしておき、検達用基単位でを定め、その検査用基単位でにおって予め窓めた位置に関して対象な一対をなす位置における時間を出内容を相互に比較し、その比較結果に基づて欠陥の大きさなどを検出するので、欠陥を高速度でしかも高額度で検出することができる。

新 1 国は本発明を実施することができる一実施 例の直接処理装置の保証をネサブロック国、第 2 団は本発明の一実施例の欠陥検出方法を説明する ための図、※ 3 辺は※ 8 歴に調査して本発明の一 突進例の後出方法を延期するための図、第4回は本金明の一笑進例の欠除後出方法を示すプロック図、第5回は本金明の他の実施例を裁照するための図、第6回は本金明の他の実施例の欠陥検出方法を示すプロック図、第7図は面像品度方法を設集するための図である。

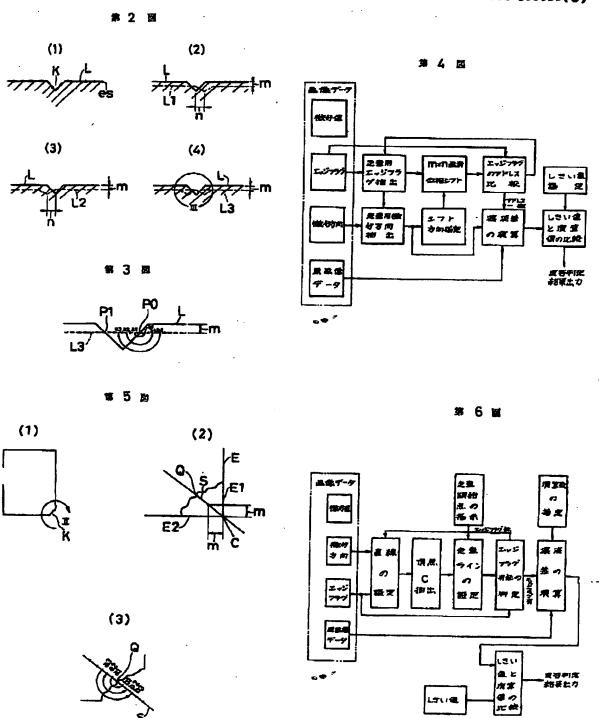
1 一工意用テレビキメラ、2 ーアナロデ/デジップ、記憶器、3 … 様分回路、4 … ノモリ、5 … エフリ維 休出回路、6 … エッジル選路回路、7 … 関係利定エニット、8 … スワップノモリ、9 … C PU、10 … 何等回路、E・L … エフリ維、L 1・L-2・L 3・S … 走売ライン

化电人 升坡士 百仓 急一昂

第 1 医



特別昭61-150080(5)



特別昭61-150080(8)

第7四

(1)

A B C O E F G H 1 (2)

al	Ы	Icl
Ā	le	17
lg i	ΙħΙ	[1]